

分析機器部門講習会シリーズ

超解像顕微鏡(SIM)取扱説明・個別講習会

医工連携室の Zeiss 製顕微鏡 LSM880-ELYRA に搭載されている超解像システム (SIM: 構造化照明法) の取扱説明・個別講習会を開催いたします。SIM はあまり厚いサンプルには不向きですが、蛍光色素・タンパクを選ばないことが利点です (搭載レーザー[nm] 405, 488, 514, 633)。個別講習には、サンプルをご持参いただけます。

※本講習会の前日 6 月 13 日 (月) 16:00 - 16:45 に、共焦点顕微鏡と Airyscan (共焦点をベースにした超解像モジュール) に関するセミナーを開催いたします (案内は別途)。こちらもぜひご参加ください。

日 時 :	平成 28 年 6 月 14 日 (火)	取扱説明	10:00 - 12:00
		個別講習 1	13:10 - 15:10
		2	15:20 - 17:20
	平成 28 年 6 月 15 日 (水)	3	10:00 - 12:00
		4	13:10 - 15:10
		5	15:20 - 17:20

使用機器 : 超解像/共焦点レーザー顕微鏡 LSM880-ELYRA (Carl Zeiss)

場 所 : 医系研究棟 3 号館 5 階 医工連携室

定 員 : <取扱説明> 4 名
<個別講習> 各回 1 組 (先着順、申込多数の場合は初めての方優先)

申込期間 : 平成 28 年 6 月 10 日 (金) 正午まで

申込方法 : メールで件名を「SIM」とし、本文に「講習会名 (取扱/個別/取扱+個別)」「個別講習の希望日時」「氏名」「所属講座」「内線番号」「メールアドレス」を明記して e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 依藤 絵里 (内線: 5792、E-mail: e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)